<del></del>	空攀丁公	 等専門学校	開講年度 令和05年度(	2023年度1	授業科目						
<u>へ</u> 科目基		<del>┱┑</del> ╻╅	、   埘岍十汉  邛州UJ十戊	<u> </u>							
科目番号		R05AC2	2004	科目区分	専門 /	必修					
授業形態		授業		単位の種別と単位	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
開設学科	1	専攻科共	共通専門科目	対象学年	専2						
開設期		前期		週時間数	2						
教科書/教	教材書)「産業財産権標準テキスト 総合編 第5版」発明推進協会 (教科書)野田佳邦「はじめての知的財産調査〜創作したら調査しよう〜」三恵社										
担当教員	Į	野田 佳	邦								
到達目											
(3) 知節	的財産情報の	の検索につい	で置づけ,その意味を理解できる。(定 標制度の概要を理解できる。(定期試 で理解できる。(定期試験) 法、その他の関連法の概要を理解でき								
ルーブ	リック										
			理想的な到達レベルの目安(優)	標準的な到達レク		未到達レベルの目安(不可)					
到達目標	(1)の評価技	指標	知的財産権の法体系上の位置づけ , その意味を十分に理解できる	知的財産権の法例 , その意味を理解		け 知的財産権の法体系上の位置づけ , その意味を理解できない					
到達目標	雲(2)の評価持	指標	特許・実用新案・意匠・商標制度 の概要を十分に知り,明細書等の 作成ができる	特許・実用新案・ の概要を知り, 明 模擬的にできる	・意匠・商標制規制の作成	度 特許・実用新案・意匠・商標制度 が の概要を知ること,明細書等の作 成ができない					
到達目標	雲(3)の評価技	指標	知的財産情報を検索する意味・手 法について知り、十分に理解でき る	知的財産情報を核法について知り,	検索する意味・ 理解できる	手 知的財産情報を検索する意味・手 法を理解できない					
到達目標(4)の評価指標			著作権制度、不正競争防止法、そ の他の関連法の概要を知り、十分 に理解できる	著作権制度、不正の他の関連法の根できる							
学科の	到達目標	項目との関	图係								
学習・教	7育目標 (E2	2)									
		ÁBEE 1.2(e)	)								
教育方:	法寺	1									
概要		法,実用 会の発展 す高まっ 、研究開	とって、知的財産についての知識は必須となっています。特に専攻科性にとっては、産業財産権法と呼ばれる4法(特計法、実用新案法、意匠法、商標法)について、これらを自在に駆使できる能力が必要とされています。また、情報化社会の発展により、著作権、不正競争防止法など、実際の企業活動の実務において必要となる法律知識の重要性もますままっています。そこで、知的財産関連法について、現在の企業活動において必要とされる知識を学びます。さらに、研究開発に従事する者が要求される実践的能力の会得を目的とし、単なる教科書的知識ではなく、より実践的な知識、スキルの修得を目指します。								
授業の進	め方・方法	教科書は	 基づいて行うが、適宜、配布資料を準		こと。						
(履修上 自分なり 注意点 (自学上			の注意) の考えを持って授業に臨むこと. の注意) で知的財産に関する記事をチェックし、関心を持つこと.								
評価		か  珀 /み C	_ こ/州川州庄に因する心尹でノエックし	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
(総合評 (単位修 達成目標 総合評価 (再試験	得の条件) の(1)〜(4) が60点以」 ) 総合成	総合評価 6 ()について定則 こを合格とする に続か60点末	満の学生に対し実施し,評価する								
		<u>修上の区分</u>									
□ アク:	ティブラー	ニンク	□ ICT 利用	□ 遠隔授業対応	1	□ 実務経験のある教員による授業					
<b>运業</b> 計:	 雨										
授業計画		週	授業内容	T		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
前期					知的財産制度の	D概要について理解し、知的財産と知的					
		1週	知的財産権とは	財産権の違いを説		明できる。					
		2週	特許・実用新案制度		特許・実用新案制度の目的、意義、概要を理解する。						
		3週	意匠制度・デザインの保護		意匠デザイン保護の事例をもとに、意匠制度の概要を 理解する。						
	1stQ	4週	商標制度・ブランドの保護		商標制度の目的、意義を理解し、商標の種類、機能を理解する。						
		5週	知財情報の検索		J-PlatPatの使い方を学び、知財情報検索の引法を理解する。						
		6週	知財情報の検索		J – P I a t Pa t の使い方を学び、知財情報検索の手 法を理解する。						
		7週	不正競争防止法		不正競争防止法の目的、意義、概要を理解する。						
		8週	その他の権利やルール		秘密保持契約、肖像権、パブリシティ権、プライバシ 一権などを理解する。						
	2ndO	9调	中間試験		到達目標(1)(2)(3)(4)						

到達目標(1)(2)(3)(4)

9週

2ndQ

中間試験

		10週	著作権(1)				著作権制度の目的、意義、全体像を理解する。著作物 性について判断ができる。					
	11週 著作権(2)						著作者および著作者人格権について理解する。					
		12週	著作	権(3)		財産権としての著作権について理解する。						
		13週	著作	権(4)		著作権の保護期間、著作権の制限について理解する。						
	14週 著作権(5)						著作権の制限、著作隣接権について理解する。					
		15週 期末試験					到達目標(1)(4)					
		16週	期末	試験の解答と触	<b>解説</b>		分からなかった部分を把握し理解する。					
モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標												
分類		分野		学習内容	学習内容の到達目標				到達レベル 授業週			
評価割合												
	討	験	発	表	相互評価	態度	ポートフォリオ	その他	合	<u> </u>		
総合評価割合	10	100			0	0	0	0	10	0		
基礎的能力	0	0 0			0	0	0	0	0			
専門的能力	10	100			0	0	0	0	10	0		
分野横断的能	七力 0	0			0	0	0	0	0	·		